® 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

◎ 公開実用新案公報(U) 昭63-14145

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)1月29日

G 01 N 21/73

7458-2G

審査請求 未請求 (全 頁)

の考案の名称

ICP発光分析装置

②実 関 昭61-108202

多出 昭61(1986)7月15日

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製

作所三条工場内

株式会社島津製作所 砂出 願

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地

弁理士 岡田 和秀 73代 理

- 1、考案の名称
 - ICP発光分析装置
- 2、実用新案登録請求の範囲
- (1)プラズマトーチと分光器の集光レンズとの間に設けられたガスパージ兼光導入用の光導管に、この光導管のガス排出側開口部を開閉するメカニカルシャッタを設けたことを特徴とするICP発光分析装置。
- 3、考案の詳細な説明
- (イ)産業上の利用分野

本考案は、ICP発光分析装置に関する。

- (ロ)従来技術とその問題点
- 一般に、ICP発光分析装置では、溶液化された試料をプラズマトーチに導入して試料を発光させ、試料から放射された光を分光器で各元素のスペクトル光に分光した後、各スペクトル光の強度を測定して試料に含まれる各元素の定性、定量を行なう。

ところで、分析対象となる元素が硫黄、燐、炭 478



この種の装置において、複数の試料を連続的に分析する場合、各試料をプラズマトーチで発光させてスペクトル強度を測定する時間は、実質上10~20秒程度であるが、試料導入系が大きな下2~80秒程度の時間がかかっていた。従来は70~80秒程度の時間がかかっていた。従来30~10程度流し続けているために、アルゴンガスの消費量が多くなり、ランニングコストが高くなの間となっていた。

479

また、従来の装置では、光導管にアルゴンガスを流してるものの、依然としてプラズマトーチれる 就として汚染される が 集光レンズに付着して汚染さ引きない か は か が 使用される す が 使用されるが 真空室内に侵入し、これが 真空室内に付着する。これが 真空室 回の表面に付着する。これが 得 し に ズの 真空 を起こして 便化し、これが 隙 は な プラズマトーチ で 発光された 光を 吸収する などの 不 具合が あった。

本考案は、このような事情に鑑みてなされたものであって、アルゴンガスの消費量を少なくしてランニングコストを下げ、しかも、分析感度を長時間に渡り良好に維持できるようにすることを目的とする。

(ハ)問題点を解決するための手段

本考案のICP発光分析装置では、上記の目的を達成するために、プラズマトーチと分光器の集

光レンズとの間に設けられたガスパージ兼光導入 川の光導管に、この光導管のガス排出側開口部を 開閉するメカニカルシャッタを設けた構成とした。 (二)作用

第1図は、本考案の実施例に係るICP発光分析装置の要部断面図である。同図において、符号

1 は I С P 発光分析装置の全体を示し、 2 はプラ ズマ、4は溶液化された試料をプラズマ発光させ るプラズマトーチ、6は高周波磁界を発生するた めの誘導コイルである。また、8は分光器を構成 する真空室で、この真空室8内に試料からの放射 光を各元素のスペクトル光に分光する分光結晶や 光検出器(いずれも図示省略)が配置される。 1 0 は真空室8の外壁に取り付けられた集光レンズ、 12はプラズマトーチ4と集光レンズ10との間 に設けられたガスパージ兼光導入用の光導管であ る。そして、この光導管12のガス排出側開口部 14に、この開口部14を開閉するメカニカルシャ ッタ16が設けられている。上記のメカニカルシャ ッタ16としては、たとえば、カメラのレンズシャ ッタと同じ構成のものを適用することができる。 なお、このメカニカルシャッタ16は、全閉した 状態においてアルゴンガスが微量流れるように中 央に微小孔18が形成されるように構成されてい る。20はアルゴンガス導入口、22はメカニカ ルシャッタ16を開閉するモータ等の駆動手段、

2 4 はアルゴンガスの流路を開閉する開閉弁である。

したがって、この実施例のICP発光分析装置 1 では、第2図に示すように、各試料をプラズマ トーチで発光させてスペクトル強度を測定する場 合にのみ図外のCPUから駆動部22と開閉弁2 4 とに制御信号をそれぞれ与えてメカニカルシャッ タ16を開放するとともに、開閉弁24を開いて アルゴンガスの流量を多くする。これにより、プ ラズマトーチ1で発光された試料からの放射光は、 メカニカルシャッタ16、光導管12を通過して 集光レンズ10で集光される。このとき、光導管 12内はアルゴンガスで満たされているので、真 空紫外領域にある波長のスペクトル光であっても 空気で吸収されることはない。そして、集光レン ズ10て集光された光は、分光結晶で各元素の波 長のスペクトル光に分光された後、各元素のスペ クトル強度が測定される。その場合の測定時間は、 実質上10~20秒程度である。

一方、測定時以外には駆動部22と開閉弁24

とに制御信号をそれぞれ与えてメカニカルシャッ タ16を閉じるとともに、開閉弁24も閉じてア ルゴンガスの流量を微量にする。一つの試料を測 定してから次の試料を測定するまでには、まず、 純水等のリンス液で試料導入系をクリーニングし た後、次の測定試料をリンス液として試料導入系 に導いて試料導入系を安定化させるが、その間に 要する時間は70~80秒程度となる。この期間 中はメカニカルシャッタ16が終始閉じており、 微小孔18から僅かにアルゴンガスが噴出してい る。しかも、試料の測定時間に比べて試料導入系 を安定化させる時間の方がはるかに長いので、ア ルゴンガスの消費量は全体として大幅に減少する。 しかも、集光レンズ10がプラズマトーチ4から の飛散粒子で汚染されることが少なくなり、さら に、集光レンズ10に付着した油に紫外線が照射 される頻度がそれだけ少なくなるので、油の硬化 が少なくなるので、分析感度が長期に渡って良好 に維持される。

(へ)効果

公開実用 昭和63

以上のように本考案によれば、試料分析時のみ メカニカルシャッタを解放すればよいので、全体 としてアルゴンガスの消費量が少なくなり、ラン ニングコストを低減することができる。しかも、 分析感度を長時間に渡って良好に維持できるよう になる等の優れた効果が発揮される。

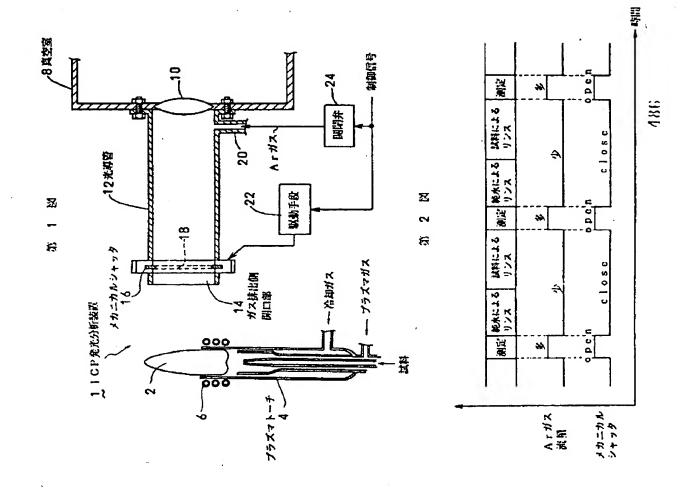
4、図面の簡単な説明

図面は本考案の実施例を示すもので、第1図は ICP発光分析装置の要部断面図、第2図はIC P発光分析時のアルゴンガス流量とシャッタの開 閉のタイミングチャートである。

1 … I C P 発光分析装置、 4 … プラズマトーチ、1 0 … 集光レンズ、 1 6 … メカニカルシャッタ。

出願人 株式会社 島 津 製 作 所代理人 弁 理 士 岡 田 和 秀

485



出聞人 化次会社局 津製作所代理人 化四人 计原正 同 田 和 秀